

「EMI測定技術講習会」

～CISPR32 放射および伝導エミッション測定の概要について～

参加費
無料

各種電気電子機器の開発には不可欠なEMC試験ですが、今回はEMC試験のうち、EMI（エミッション）測定に関する基礎知識および代表的な規格である「CISPR32」の概要について解説いたします。

また、昨年度改修をした電波暗室において、昨年度導入しました最新型EMIレシーバ「Rohde & Schwarz社 ESW26」（ESW-B1000広帯域拡張オプション搭載）を使用した放射および伝導エミッション測定も行います。

これから装置を利用しようと思っておられる方はもちろん、すでに利用されている方にも有意義な講習になると思いますので、ご興味をお持ちの方の参加をお待ちしております。

開催日時等

日時：令和7年2月14日（金）
13時30分～16時30分
場所：滋賀県工業技術総合センター
本館2階 大研修室，3m法電波暗室
参加費：無料
定員：10名程度
対象：滋賀県内の事業所にお勤めの方
締切：2月10日（月）

講師

株式会社テクノサイエンスジャパン
代表取締役社長 山田 和謙氏



放射電磁界測定システム

講習会内容

- ・放射エミッション測定について
（MHz帯EMIとGHz帯EMIの違い等）
- ・伝導エミッション測定について
（電源線および有線LANポート）
- ・CISPR32の概要
（マルチメディア機器のエミッション規格）
- ・最新EMIテストレシーバ「R&S® ESW26」によるデモ測定
（3m法電波暗室における放射および伝導エミッション測定の実演）



本講習会で用いる装置は、公益財団法人JKAが実施する「令和5年度公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業」で整備されたものです。



お申し込み： <https://www.shiga-irc.go.jp/info/news>

お問い合わせ先：滋賀県工業技術総合センター 電子システム係 山本，平野
（滋賀県栗東市上砥山232 TEL：077-558-1500）